

# 半導体工程

## Semiconductor Fabrication Process

Fluon®は半導体分野においても幅広く使用頂いております。

Fluon® is widely used in the semiconductor fabrication process.



洗浄

Cleaning

成膜

Deposition

レジスト  
剥離

Resist  
Removing

レジスト  
コーティング

Resist  
Coating

不純物  
導入

Doping

エッチング

Etching

露光

Exposure



AGC

ASAHI GLASS COMPANY